



بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز، ایران.
۱۱-۹ بهمن ۱۳۹۷



تحلیل و شبیه‌سازی یک مدولاتور ماخ - زندر سیلیکونی در طول موج مخابراتی

محمد صادق میرزایی، محمد حسین زندی، حمید رضا مشایخی

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده - در این مقاله، مدولاتور ماخ - زندر سیلیکونی مبتنی بر تخلیه حامل در یک پیوند PN جانبی، جهت بهینه‌سازی عملکرد آن در طول موج مخابراتی 1310nm شبیه سازی شده است. بازده مدولاسیون 1/55V.cm و اتلاف شیفتهنده فاز 1/89dB/cm در بایاس 2V حاصل شده است. در اینجا، م صرف توان مدولاتور 1/08pJ/bit تخمین زده شده است. همچنین نسبت خاموشی اندازه‌گیری شده، برای نرخ داده 50Gb/s تحت یک ولتاژ پیش‌ران 2/3Vpp، 5/62dB به دست آمده‌اند. این نتایج به دست آمده، با مدولاتورهای بررسی شده در طول موج 1555nm قابل مقایسه است.

کلیدواژه- مدولاتور ماخ - زندر سیلیکونی، مدولاسیون نوری، اتصالات نوری.

Analysis and Simulation of a silicon Mach-Zehnder modulator at telecommunication wavelength

Mohammad Sadegh Mirzaei, Mohammad Hossein Zandi, and Hamid Reza Mashayekhi

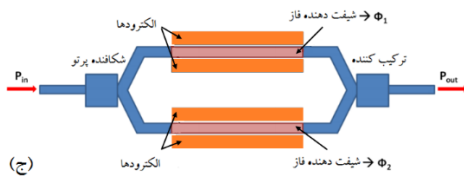
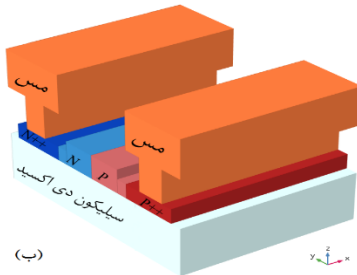
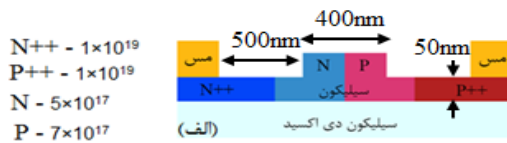
Department of physics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

Abstract- In this paper, a silicon Mach-Zehnder modulator based on carrier depletion in a lateral PN junction is simulated to optimize its performance at 1310nm telecommunication wavelength. The modulation efficiency 1.55V.cm and phase shifter loss 1.89dB/cm in 2V bias are achieved. Here, the power consumption of the modulator 1.08pJ/bit is estimated. The measured extinction ratio is also obtained for the 50Gb/s data rate under a 2.3Vpp drive voltage. This results are comparable with the demonstrated modulators at 1555nm wavelength.

Keywords: Silicon Mach-Zehnder modulator, Optical modulation, Optical interconnects.

مقدمه

نواحی، 500nm دور از پیوند PN برای به حداقل رساندن اتلاف جذبی، قرار گرفته‌اند. از طریق ساختار تداخل سنج ماخ - زندر، مدولاسیون فاز به مدولاسیون شدت تبدیل می‌شود. اینجا، شیفت دهنده‌های فاز در هر دو بازوی تداخل سنج ماخ - زندر واقع شده‌اند (شکل ۱ ج).



شکل ۱: (الف) شماتیک سطح مقطع شیفت‌دهنده فاز، (ب) نمای سه‌بعدی ساختار شیفت‌دهنده فاز، (ج) طرح فیزیکی تداخل سنج ماخ - زندر. اینجا، از موجبرهای شاخه‌ای Y به‌عنوان شکافنده پرتو و ترکیب‌گر استفاده شده است.

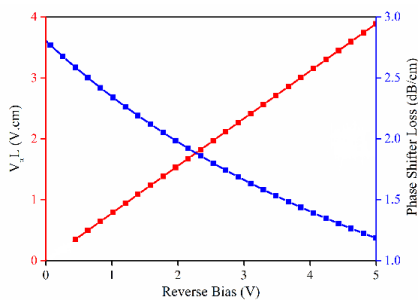
شبیه‌سازی شیفت‌دهنده فاز سیلیکونی، نیازمند شبیه‌سازی دستگاه نیمه‌هادی و نوری است. از شبیه‌ساز Lumerical DEVICE، برای شبیه‌سازی الکتریکی دستگاه استفاده شده است. این شبیه‌ساز معادله پواسون و معادلات پیوستگی را برای الکترون‌ها و حفره‌ها حل می‌کند. در نتیجه، توزیع الکترون‌ها و حفره‌ها را در سطوح غلظت ناخالصی مختلف تحت ولتاژ بایاس متفاوت محاسبه می‌کند. اثر پاشندگی پلاسما، تغییر در ضریب شکست و ضریب جذب نوری توسط حامل‌های آزاد را در یک نیمه‌هادی شرح می‌دهد. بنابراین، تغییر در غلظت حامل، به تغییر در ضریب شکست و جذب، با استفاده از روابط پاشندگی پلاسما که تغییرات ناشی از تزریق یا تخلیه حامل را در طول موج 1310nm ارزیابی

مدولاتورهای نوری، که خواص بنیادی یک پرتو نور را با توجه به سیگنال اطلاعات تغییر می‌دهند، برای انتقال داده بسیار مهم هستند. مدولاتورهای ماخ - زندر سیلیکونی، به دلیل تحمل حرارتی بالا و پهنای باند وسیع، پرکاربرد هستند [۱]. اخیراً کارهای زیادی برای توسعه مدولاتورهای ماخ - زندر تخلیه حامل در طول موج 1555nm انجام شده است [۲-۴]. به هر جهت، طول موج 1310nm به دلیل نقطه پاشندگی بسیار پایین، در سیستم‌های مخابراتی و به‌ویژه ارتباطات فیبر نوری قابل توجه است. نتایج کمی از این که سیلیکون در این پهنای طول موجی، مدولاسیون با سرعت بالا را نشان دهد، وجود دارد [۵-۶]. در این مقاله، مدولاتور سیلیکونی مبتنی بر تداخل سنج ماخ - زندر که در طول موج 1310nm عمل می‌کند، با استفاده از نرم افزار Lumerical شبیه‌سازی شده است. هم‌چنین پارامترهای کلیدی مدولاتور، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج شبیه‌سازی حاصل شده در توافق خوبی با نتایج تجربی [۵] است، به طوری که شبیه‌سازی و طراحی انجام شده در اینجا را معتبر می‌سازد.

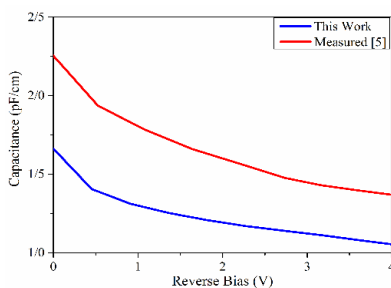
طراحی و روش شبیه‌سازی

شماتیک سطح مقطع شیفت‌دهنده فاز در شکل ۱ نشان داده شده است. این شیفت‌دهنده فاز مبتنی بر یک پیوند PN جانبی قرار گرفته در یک موجبر تیغه‌ای است که دارای طول $3/5\text{mm}$ با ضخامت سیلیکون بالایی فعال 250nm و $2\mu\text{m}$ ضخامت دی اکسید سیلیکون (SiO_2)، می‌باشد. شیفت‌دهنده فاز دارای پهنای موجبر تیغه‌ای 400nm و ارتفاع 170nm و ضخامت ورقه 50nm است. اینجا، جهت دستیابی به بهترین ابعاد شیفت‌دهنده فاز، از روش صحیح - خطا استفاده شده است. با توجه به شکل ۱ (ب)، نواحی N^{++} و P^{++} به شدت آلاینده متصل شده به الکترودهای مس، برای اطمینان از اتصال اهمی انتخاب شده‌اند. این

شیفت‌دهنده فاز است [۲]. طبق شکل ۳، بازده مدولاسیون در ولتاژهای معکوس ۲ و ۴V، ۱/۵۵ و ۳/۱۱۷ cm است. با افزایش بایاس معکوس، $V_{\pi}L$ افزایش می‌یابد. هم‌چنین شکل ۳، اتلاف جذبی شیفت‌دهنده فاز را تحت ولتاژهای بایاس معکوس مختلف نشان می‌دهد. اتلاف نوری مدولاتور با تغییر قسمت موهومی ضریب شکست حاصل می‌شود. با افزایش ولتاژ، غلظت حامل آزاد به علت تخلیه حامل، کاهش می‌یابد که باعث کاهش اتلاف جذبی شیفت‌دهنده فاز می‌شود. در بایاس معکوس ۲V، اتلاف جذبی برابر ۱/۸۹ dB/cm است. مطابق با شکل، اتلاف شیفت‌دهنده فاز با افزایش ولتاژ اعمالی، کاهش می‌یابد.



شکل ۳: بازده مدولاسیون $V_{\pi}L$ و اتلاف جذبی شیفت‌دهنده فاز به‌عنوان تابعی از ولتاژ بایاس معکوس.



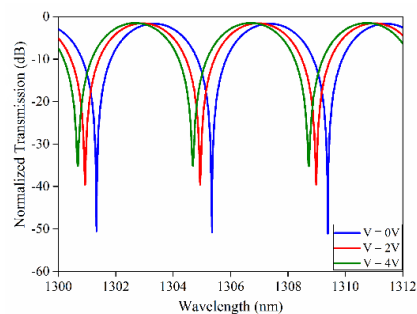
شکل ۴: تغییرات ظرفیت پیوند PN شیفت‌دهنده فاز تحت ولتاژ-های بایاس معکوس

ظرفیت پیوند، وابسته به مقادیر غلظت آلییدگی، هندسه موجبر نوری و ولتاژ بایاس DC است. با توجه به شکل ۴، ظرفیت پیوند محاسبه شده در مقایسه با [۵]، کاهش قابل توجهی داشته است که این در این جا عمدتاً به دلیل استفاده از مقادیر غلظت آلییدگی پایین در ناحیه پیوند و هم‌چنین کاهش ضخامت موجبر تیغه‌ای به ۴۰۰ nm است. پهنای باند

می‌کنند [۷]، تبدیل می‌شود. در نهایت یک حل‌کننده مد نوری برای محاسبه تغییرات ضریب شکست مؤثر و تلفات نوری شیفت‌دهنده فاز در ولتاژهای بایاس مختلف استفاده می‌شود (در اینجا، انتشار موج در ساختار به صورت موج تخت فرض می‌شود).

نتایج شبیه‌سازی و بحث

شکل ۲، طیف انتقال نوری نرمالیزه را که توسط آنالیزور شبکه نوری (ONA) اندازه‌گیری شده است، نشان می‌دهد. در اینجا، به منظور سادگی جهت مشخصه‌یابی نوری، تداخل‌سنج نامتقارن (اختلاف طول بین دو بازو $100 \mu\text{m}$) در نظر گرفته شده است.



شکل ۲: طیف انتقال نوری مدولاتور به‌عنوان تابعی از طول موج به‌ازای ولتاژهای بایاس مختلف.

بیشینه انتقال نوری، نشان‌دهنده اتلاف الحاقی مدولاتور است که در اینجا، شامل تلفات موجبرهای شاخه‌ای Y (۰/۵ dB) و اتلاف شیفت‌دهنده فاز (۰/۷ dB) می‌شود. برای شیفت‌دهنده فاز با طول ۳/۵ mm، اتلاف الحاقی برابر ۱/۷ dB است که این عمدتاً ناشی از تلفات جذبی در موجبر پیوند PN آلییدده است. محدوده طیفی آزاد (FSR) تداخل‌سنج ماخ - زندر نامتقارن، ۴/۰۴ nm است. تغییر فاز به‌عنوان تابعی از بایاس معکوس از طریق رابطه‌ی $\Delta\varphi = 2\pi\Delta\lambda/FSR$ به‌دست می‌آید که $\Delta\lambda$ تغییر طول موج ناشی از اعمال ولتاژ بایاس معکوس است. بازده مدولاسیون نیز با استفاده از رابطه‌ی $V_{\pi}L = \pi V_B L_{ph} / \Delta\varphi$ حاصل می‌شود، که در آن V_B ولتاژ بایاس معکوس و L_{ph} طول

مقایسه‌ای بین نتایج حاصل‌شده از این شبیه‌سازی و پژوهش‌های قبل را نشان می‌دهد.

جدول ۱: مقایسه‌ای بین نتایج به‌دست آمده از این پژوهش و برخی از کارهای قبلی.

ER (dB)	پهنای باند (GHz)	نرخ داده (Gb/s)	$V\pi L\pi$ (V.cm)	طول (mm)	
۳/۴	-	۵۰	۲/۴۳	۳	[5]
۵	۳۰	۲۵	۱/۱۵	۱	[6]
۵/۶۲	۵۶	۵۰	۱/۵۵	۳/۵	این پژوهش

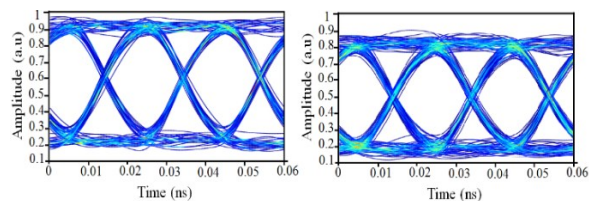
نتیجه گیری

در این مقاله، به بهینه‌سازی عملکرد مدولاتور ماخ - زندر سیلیکونی با طراحی پیوند PN جانبی در طول موج 1310 nm پرداخته شد. علیرغم اثر پاشندگی پلاسما ضعیف‌تر در این طول‌موج، این نتایج با نتایج به‌دست آمده در طول موج 1555 nm قابل مقایسه است. نسبت خاموشی بالایی ($1/55\text{ V.cm}$) به‌ازای یک دامنه پیک تا پیک پایین حاصل گردید. هم‌چنین با توجه به بازده مدولاسیون بالا و مصرف توان پایین، این مدولاتور سازگار با فرآیند CMOS خواهد بود. نتایج به‌دست آمده از شبیه‌سازی‌ها در تطابق با نتایج تجربی هستند.

مرجع‌ها

- [1] P. Dong et al, "Silicon photonic devices and integrated circuits," Nanophotonics 3, 215–228, 2014.
- [2] A. Liu et al, "High-speed optical modulation based on carrier depletion in a silicon waveguide," Opt. Express 15 (2), 660-668, 2007.
- [3] Félix Rosa et al, "Design of a carrier-depletion Mach-Zehnder modulator in 250 nm silicon-on-insulator technology", 2017.
- [4] J. Ding et al, "Ultra-lowpower carrier-depletion Mach-Zehnder silicon optical modulator," Opt. Express 20(7), 7081–7087, 2012.
- [5] M. Streshinsky et al, "Low power 50 gb/s silicon traveling wave mach-zehnder modulator near 1300 nm," Opt. Express 21, 30350–30357, 2013.
- [6] D. Perez-Galacho et al., "Low voltage 25Gbps silicon Mach- Zehnder modulator in the O-band," Optics Express, vol. 25, no. 10, pp. 11217 -11222, 2017.
- [7] R. Soref and B. Bennett, "Electrooptical effects in silicon," *IEEE journal of quantum electronics*, vol. 23, no. 1, pp. 123-129, 1987.

3 dB ذاتی حاصل شده توسط $f_{3\text{dB}} = 1/(2\pi RC)$ ولتاژهای بایاس معکوس ۲ و ۴V، برابر 56 GHz ($R = 69\Omega$) و 64 GHz ($R = 69\Omega$ و $C = 0.36\text{ pF}$) و 0.41 pF است. برای تعیین عملکرد سرعت بالای مدولاتور، توانایی انتقال داده نوری آن بررسی می‌شود که این توانایی انتقال داده با محاسبه نمودار چشمی مشخص می‌شود. سیگنال نوری موج پیوسته (CW) توسط لیزر با توان 1 W قابل تنظیم 1310 nm ، با استفاده از یک شکافنده پرتو وارد مدولاتور فاز می‌شود. هم‌چنین سیگنال توالی شبه تصادفی $PRBS$ (50 Gb/s) از مولد الگوی پالسی NRZ با دامنه پیک تا پیک $2/3\text{ V}_{pp}$ در ولتاژ بایاس معکوس 2 V به مدولاتور فاز اعمال می‌شود. سپس از طریق ترکیب‌گر سیگنال خروجی مدوله‌شده ترکیب شده و پس از تقویت آن توسط تقویت کننده الکتریکی برای آنالیز دستگاه به دیود نوری فرستاده می‌شود. آن‌گاه می‌توان نمودارهای چشمی را در خروجی محاسبه کرد. نمودارهای چشمی محاسبه‌شده (با شبیه‌سازی رفتار مدولاتور ماخ - زندر با سیگنال توالی شبه تصادفی) به‌ازای نرخ داده 50 Gb/s در دامنه و بایاس معکوس مختلف در شکل ۵ نشان داده شده‌اند. نسبت خاموشی (ER) برای این نمودارهای چشمی، به‌ترتیب $5/62$ و $5/29\text{ dB}$ به دست آمد.



شکل ۵: نمودارهای چشمی 50 Gb/s . (الف) دامنه $2/3\text{ Vpp}$ و بایاس معکوس 2 V . (ب) دامنه 0.7 Vpp و بایاس معکوس 4 V .

مصرف توان، عاملی مهم برای مدولاتورهای نوری سیلیکونی است. روش معمول برای ارزیابی مصرف توان از طریق عبارت $E_{\text{bit}} = 1/2CV_{pp}^2$ [۶] است که اینجا C ظرفیت پیوند است. بنابراین مصرف توان مدولاتور به ازای ظرفیت (C) 0.41 pF در $2/3\text{ Vpp}$ برابر $1/0.8\text{ pJ/bit}$ است. جدول ۱،